

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
波長可変光源	81608A	1	9,652,824	9,652,824	2018/11/21	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
偏波シンセサイザ	N7786B	1	4,563,000	4,563,000	2018/11/21	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
損失測定装置	N7745A	1	3,379,104	3,379,104	2018/11/21	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
光学除振装置	SDP6090	1	885,685	885,685	2018/12/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSパネル駆動回路基板	DEB-WU070-01	1	537,840	537,840	2018/12/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
光学設計ソフトウェア	Zemax	1	2,052,000	2,052,000	2018/9/28	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
ファイバコリメータアレイ	FC-8-250-80- 2.5-81550- SMF2-SC	4	195,210	780,840	2019/2/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
組立用ステージ		1	1,808,676	1,808,676	2019/3/1	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
偏波保存EDFA	EDFA100P	1	664,232	664,232	2019/3/15	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
偏波解析装置	PAX1000IR2/M	1	718,918	718,918	2018/11/8	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
ビーム評価装置	LaseView(CA50 , CA-SWIR)	1	2,865,240	2,865,240	2019/3/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
パワーメータ	PM400	1	403,378	403,378	2019/3/1	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
ファイバコリメータアレイ	FC-16-250-80- 2.5-81550- SMF2-SC	2	284,900	569,800	2020/1/30	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
ファイバコリメータアレイ	FC-16-127-50- 0.5-81550- SMF2-SC	1	293,700	293,700	2020/1/30	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSインターフェースモジュール基板	2011EPI001A	1	1,326,966	1,326,966	2020/3/25	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
LCOSインターフェースモジュール基板	2011EPI001A	1	1,326,966	1,326,966	2020/3/25	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSインターフェースモジュール基板	2011EPI001A	1	1,326,968	1,326,968	2020/3/25	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
小型LCOS駆動基板製作外注	JVC製LCOS用基板	1	4,457,200	4,457,200	2021/2/25	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
多ポート損失測定装置	N7745C	1	2,935,775	2,935,775	2021/3/8	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSインターフェースType2用HDMI入力基板製作	JVC製LCOS用HDMI基板	1	1,243,550	1,243,550	2021/3/9	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
恒温恒湿槽	KCL-2000W	1	1,045,000	1,045,000	2020/12/16	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
調芯装置	J15-0906T	1	944,911	944,911	2021/2/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSインターフェース基板Type2改修	JVC製LCOS用IF 基板	1	941,600	941,600	2021/2/26	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
テレセントリック光学系	TS GoldTL	1	605,275	605,275	2021/2/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
FPC変換基板製作外注	LCOS-IF FPC	1	455,400	455,400	2020/12/4	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOSホルダー製作外注	JVC製LCOS用ホルダー	1	277,860	277,860	2021/2/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
ファイバコリメータアレイ	FC-16-250-80-2.5-81550-SMF2-SC	4	249,700	998,800	2021/2/26	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
x-y-z- θ ステージ	B240-80CN	1	176,660	176,660	2021/2/26	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
薄膜測定システム	Filmetrics F20-EXR	1	3,399,818	3,399,818	2020/6/8	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
高出力レーザ	2W-SM	1	393,392	393,392	2021/3/10	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川 県大和市大和南二 丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
チューナブルレーザ	LTS-2504-V-00	1	659,289	659,289	2022/1/13	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
液晶ホルダおよび波長板位置決め接着装置	+/-100μm以下	1	809,644	809,644	2022/1/26	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
LCOS制御用ファームウェア拡張開発外注	大容量ストレージ機能	1	1,742,400	1,742,400	2022/1/18	エピフォトニクス (株)大和研究開発 センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
 令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
WSS実験・調整用プログラム機能改造制作外注	IL, PDLを自動測定機能	1	1,900,800	1,900,800	2022/2/28	エピフォトニクス(株)大和研究開発センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
外注費_LCOS駆動基板改造外注	ソフトウェア温度制御機能	1	4,127,200	4,127,200	2022/2/24	エピフォトニクス(株)大和研究開発センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	
WSS試作品	WSSモジュール実装	2	1,223,253	2,446,506	2022/3/25	エピフォトニクス(株)大和研究開発センター 神奈川県大和市大和南二丁目1番16号 KAWAZビル 5階B	

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成30年度～平成30年度「H30-0155-0199」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
平成31年度～平成31年度「R2-0155-0007」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」
令和3年度～令和3年度「R2-0155-0280」「新たな社会インフラを担う革新的光ネットワーク技術の研究開発（技術課題Ⅲ「高効率光アクセスメトロ技術」）」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考

1. 規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2. 単価は、財産取得時の価格（税込）。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所を記載している。
4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・損傷の有無・特記事項）を記載している。
5. 内部に対する需要調査も同時に実施しているため、購入を希望しても売払いできない場合がある。

2. 提出先

郵送、FAX又はe-mailにて提出をお願いします。

- 【提出先】 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課 前本 あて
- 【提出期限】 令和8年7月3日（金曜日）15時00分必着
- 【TEL】 03-5253-5862（担当者直通）
- 【FAX】 03-5253-5863
- 【e-mail】 To: d.maemoto@soumu.go.jp, CC: system-rd@ml.soumu.go.jp